

证书号第6858459号



# 发明专利证书

发明名称：基于弛豫矫正的磁粒子成像分辨率提升系统、方法及设备

发明人：田捷;朱涛;惠辉;王玥琦;卫泽琛;杨鑫

专利号：ZL 2024 1 0005000.4

专利申请日：2024年01月03日

专利权人：中国科学院自动化研究所

地址：100190 北京市海淀区中关村东路95号

授权公告日：2024年04月02日

授权公告号：CN 117530675 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨





证书号 第6858459号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月03日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

中国科学院自动化研究所

发明人：

田捷;朱涛;惠辉;王玥琦;卫泽琛;杨鑫